(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公丧番号

特表平6-508472

第7部門第1区分

(43)公丧日 平成6年(1994)9月22日

· (51) Int,Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号 FI

H 0 1 J 49/04

49/10

4230 - 5 E

10 4230 – 5 E

審查請求 未請求 予備審查請求 有 (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平5-501386 (86) (22) 出願日 平成4年(1992) 5月19日 (85)翔訳文提出日 平成5年(1993)12月15日 (86)国際出願番号 PCT/GB92/01108 WO93/00700 (87)国際公開番号 平成5年(1993)1月7日 (87)国際公開日 (31)優先權主張番号 9113557.4 (32)優先日 · 1991年6月21日 (33)優先權主張国 イギリス (GB) EP(AT, BE, CH, DE, (81)指定国 DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, MC, N

(71)出願人 フィニガン マット リミテッド イギリス、エイチピー2 4ティージー ハートフォードシャー、ヘメル ヘンプス テッド、パラダイス(番地なし)

(72)発明者 コットレル、ジョン、スタンリー イギリス、エヌ6 5ピーエス ロンド ン、ハイゲイト、ランドン パーク ロー ド 5

(72)発明者 モック、クルディップ、カウアー アメリカ合衆国、カリフォルニア 94086、 サニーヴェイル、アスター アヴェニュー #1155、1035、ウィロウベンド アパー トメンツ

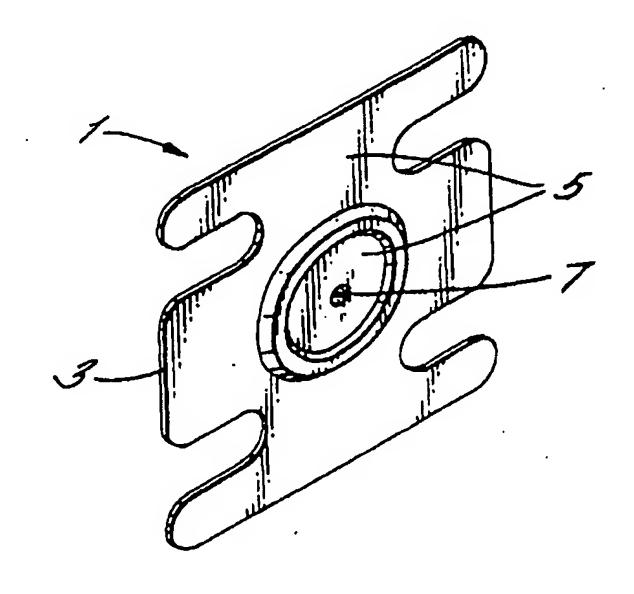
(74)代理人 弁理士 樋口 登治 (外3名)

(54) 【発明の名称】 質量分析器に用いる試料ホルダ

(57)【要約】

L, SE), JP, US

質量分析に用いられる試料ホルダ(1)であり、これは平坦面(5)をもつプレートを備え、上配平坦面は粗い表面(7)をもつ第二の領域を取り囲み、かつなめらかな表面をもつ第一の領域を含んでいる。上配第二の領域は、試料を装填するための位置を規定する。



ルダへの袋堤方法。

南水の電田

- 1. 平坦面をもつブレートを構え、上紀平坦面は低い表面をもつ第二の領域を取 り囲み、かつなめらかな衰弱をもつ第一の領域を含んでおり、上記第二の領域 は試料を技様するための位置を規定していることを特徴とする、質量分析用試 料ホルダ。
- 2. 平坦面をもつブレートを備え、上記平坦面は第二の領域を取り囲む第一の領 域を含んでおり、これにおいて上記第二の領域は最近の狙さによって上記第一 の領域よりも迅烈性があり、かつ試料益域のための位置を規定していることを 特徴とする、質量分析用試料ホルダ。
- 3. 上記第一の領域は約0. 025!クロン未隣の表面包さをもっている、清凉 項【または2の試料ホルダ。
- 4. 上紀第二の領域は約0. 4ミクロン・オーダの平均組さをもっている、請求 項1、2または3の試料ホルダ。
- 5. 上配第二の領域は乾虹ブラスティンクによって租化されている、請求項しな いし4のいずれかのは料ホルダ。
- 8. 上記事二の領域は上記試料ホルダの中央に位置している、請求項目ないし5 のいずれかの試料ホルダ。
- 7. 上記第二の領域は円形のスポットである、請求項目ないし8のいずれかの試 料ホルダ。
- 8. 試料を領域する位置を規定する、ホルダにおける分離された領域の表面を担 化するステップを含むことを特徴とする、レーザ説着質量分析用試料の試料ホ

明和田平

質量分价器に用いる試料ホルダ

本願発明は、レーザ投着質量分析(LDMS)によって試料を分析する場合に 用いられる試料ホルダに関する。しDMSにおいては、イオンが基準相の試料接 図からフォトン・ポンパードメントによってスパッタされ、質量分析に供される。

レーザ脱符質量分析法には細部において異なる多くの例がある。ある例におけ る意要な特徴は分析対象が分散される些材が用いられることである。私 Karas ら によって記述されている手取においては(Int. J. Wass Spectron Ion Processes 78 53(1987))、入射される放射線の放長において強い吸着作用をもつ相当のモ ル超過の英仮が分折すべき試料と混合される。たとえば、ウシ・インシュリン試 将は、千倍のモル叙述のニコチン酸(59-87-6) を含有する水熔放中に熔解される。 この溶液は金属収上に関下された上族発陀像され、質量分析器に導入され、周波 数四重化パルス・ネオジムYAGレーザからの268nmの常外級フォトンにさ らされる。脱着されたイオンは3KeVのエネルギまで加速され、双子増倍替換 出籍までの飛翔時間を計例することによって分析される。

レーザ説着質量分析器による分析の感度は、試料袋場手順の詳細に厳格に依存・・ する。イオンは試料堆積物におけるレーザ・ピームにさらされる低地からのみ発 生きせられる。レーザにさらされない試料は無駄になる。レーザ・ビームは、一 般的に、典型的には D. Immの値径の小さなスポットに魚点集中される。原則 として、このようなレーザ・ピームは、非常に大きな面積上を定在させることが できる。しかしながら、役債の質量分析館を低める時間スプレッドを招くことな く非常に大きな面積からのイオンを受入れ、かつこれを検出器上に焦点集中させ るための住出光学系を設計することは困難である。加えて、大きな関榜上を封切 可能に定変する機能は、限器のコストを上昇させるとともに、復雑化する。より 望ましいアプローチは、試料権積物のサイズを採用上の最小層に制限することで

ある。このことは、比較的大きな国族の試料ホルダ上での試料が充填されるべき 正確なスポットを特定することの困難性を認起させる。また、小孩をこれが乾燥 するまでの間、上記のスポットに保持する必要もある。本願発明の目的は、溶媒 が悪死する個小技を所定の領域に保持しておく手段を提供することにある。

試料が築壌されるべきスポットを特定することは整細なことではない。陽梁的 「に入手可能なインクを用いたマークの印회は、試料袋域用に用いることができる」 熔媒系の範囲を限定する。凹みあるいは刻みによる酸は、毛管引力によって試料 を所望のスポットから触れるように引く傾向となる。飛翔時間による質量分析に おいて食養なことは、イオンが生成される領域は本質的に平規である一方、飛翔 経路長さの変化は、質量分析の特度低下をもたらすということである。この窓由 のため、試料小濱を位置づけかつ保持するために皿状に凹みを設けることは実施 できない。本取発明の他の目的は、試料地被物の裁遊な位置が明確に特定される。 試料ホルダを投供することである。

かかる試料整旗手段のさらに重要な製面は、試料と基材の熔液の小層の均一な 乾燥に関することである。再見可能な結果のためには、試料目標上に適度に等質 な結晶質の単模物を形成することが必要である。たとえば、もし、試料および基 材が結晶化において分離する傾向をもつとき、小液をゆっくりと乾燥させると、 試料の大部分が照射されるべき領域の外側に円状リングとなって地費する。

したがって、本願発明のさらに他の目的は、適度に均質な試料増積物を形成す ることができる試料ホルダを投供することである。

本願発明によって提供される質量分析用試料ホルダは、平坦部をもつプレート そ含み、上紀平坦郎は短い表面をもつ第二の領域を囲みかつなめらかな表面をも つ第一の領域を含んでおり、上記第二の領域は試料袋域位置を規定している。

なめらかな衰退とは、概して光尺があり、キズのない衰弱をいう。思い忍聞と

特表平6-508472 (3)

は、低して知識政府率において思い表面をいう。なめらかな表面とは対風的に、 包い西面は良好な母科性をもつ領域を与え、小濱はこの領域に保持される。なめ らかな表面と包い表面との間の視覚的なコントラストはまた。試料機能物の位置 **も明確に特定可能とする。さらに狙い表面領域は、照射をうけるべき面積内にち** らばる多数の弦生成サイトを提供し、試料の迅速な結晶化を促進し、その結果透 度に均質な結晶化塩酸物が得られる。

低していえば、第二の領域の表面は第一の領域の表面に対して十分に担くなっ ていて、この第二の領域が第一の領域よりもより提過性をもつ必要がある。たと えば、第一の領域が約1マイクロインチまたは0.025ミクロン米滑の平均租 さをもち、第二の領域が約8マイクロインチまたは0.2ミクロンを組える平均 包さをもつ場合、十分なコントラストが得られる。

第一の領域は、好きしくはこの領域での風感が全く困難となるように、高品位 仕上げまで確かれる。これにより、試料をこの領域から難して狙い領域へ向かわ せ、試料袋域を助ける。さらに、なめらかな領域と狙い領域との間の境界がより 明瞭に規定される。

好ましい実施例において、狙い表面をもつ第二の領域は、試料ホルダの中央に 位置しており、かつ円形の形成をもっている。

本職発明の実施例を図面を包照して以下に説明する。

図1は、本麻発明の好ましい実施例の併根図である。

図2は、図1に示される実施例の平面図である。

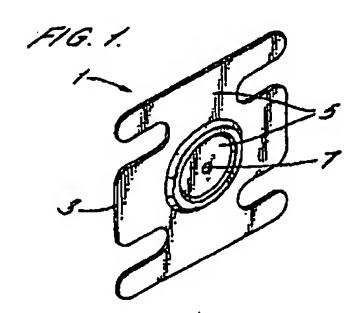
図3は、図1および図2に示される実施例の例面図である。

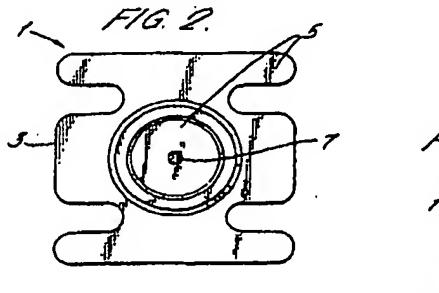
この試料ホルダは、好ましくはステンレス・スチールで形成され、他の適当な 材料を用いることができるプレート!を備え、かつ特別な工具を用いることなく

取り扱うに十分な大きさそもっている。このホルダーの海部では、質量分析経内 において目標を容易に位置づけることができるように形成されている。この試料 ホルダの第一の領域5が、前面中央において直径2mmの円形領域である第二の 徴収7を取り囲んでいる。

上記領域5の表面は、【マイクロインチまたは0、025ミクロン未満の平均 祖さをもっており、これは、たとえばきわめて細かい研磨剤によって磨き、ある いはパフ囲きするか、あるいは虹解法によって形成することができる。中央スポ ット7の表面は、18マイクロインチまたは0、4ミクロンオーダの平均収さを もっており、一般的には廏削によって包化される。好ましい塵削方法は、径分1 4立方フィートの圧縮空気によってノズルから噴射される180/200メッシ ュの酸化アルミニウムを用い、かつ適当な型板を通して作用させられる乾式プラ スティングである。良好に規定された適当な狙さの領域を形成する他の多くの方 法があることは切らかであり、本項発明はいかなる特定の庭期方法に限定するこ とを意図するものではない。

祖化されたスポット7とこれを取り囲む磨かれた表面5との間のコントラスト は、試料を領域するべき場所の明確な指標を与えるに十分なものとなる。担化さ れた表面はまた、磨かれた表面よりもより迅間性をもっていることから、小店を 保持する傾向をもつ。そして、駆然銃的に組化された表面は、多数の技生成サイ トを扱供し、均質な結晶化を図ることができる。







•				Immediated Application Par	PCT/GB 12/01108
		SCY MATTER IN		- Production Augusty (Indonesia salt) ²	
		di K		Company on D.C.	
E. 1703.01 L	LA COCCO				
			The Park	internal	
Christian	Byrian			Charlettenben Syndrift	
let.Cl.	5	юп;	G028 t	COIN	
		Department to the Level I		r dan Marterey Democration o are desirable to step Public Desirabl [®]	
ITA. DO CLACE		D TO BE RELEVAN	-	rate, of the resonant pumper of	لاريم ويوسي والمعادي
					1
•		ZJ 681 (BAT	ER AG, LET	ETOLD-HERASUS CROSK.)	1,2,5
1		74, 1963	aregraph;	figure 6	7
	INTERNAT	JONAL JOURN	AL OF HASS	SPECTRORETRY AND	1.8
<u>t</u>	vol. 78.	1987, AKSTI	ERDAN AL		
	LASER DE	ET AL: 'MAT	HON-VOLATI	ICE COMBONIO.	
	EP.A.D 1 1986 380 4514	<u> </u>	MIDIFE	D RG) 29 October	1,8

	A IN IN IN PARTY OF			The speciment of the sp	and and the same of the same o
7.	or Table on the				to the second of
*****	-	fortur us arteste state - profession (us pl s (br specified)		An house of hearts benefit if	p distant investigation.
7		of females, e.g. est the teleprocephonal (Chap throats		institute of projects and the set of a	
. CE 171C					
		-		Dat & graped & cot marry	Filtration Services
	ואס דים ג לו	SE4 1845		2 9. 12. 92	
	-			Indian a Victorial Other	
	EUTOFEAT	PATENT GIFTE	E	HULNE S.L.	

国际内主报会

CB #201108

Pole andre first the potent handy executory selecting by the propert deciminate allowed to the phonon-exemplaced has reached among papers. The deciminate and an exemplaced to the flavourage Primes Collect (CIP But as The Correspond Primes Collect to the decimination from the property of the purposes of his residues, 17/09/92

Potent deserred about to extend request	Production Section 1		Person family services (2)	Profession
DE-A-3221681	08-12-83	None		
EP-A-0199343	29-10 - 86	DE-A- CA-A- US-A-	3515160 1267552 470570\$	08-11-88 10-04-90 10-11-87
				•
	·			•
			•	
	•			

•

 $oldsymbol{\cdot}$

Patents Act 1977 E miner's report to the Comptroller under Solion 17 (The Search Report)

Application number 9113557.4

Relevant Technical fields	Search Examiner
(i) UK CI (Edition K) HID - DHD, DHE, DHX, DMH, DAHI, GIB - BCX	R H LITTLEMORE
(ii) Int Cl (Edition 5) HOIJ; GOIN; GO2B	K II LLILEMORE
Databases (see over) (i) UK Patent Office	Date of Search
(ii)	22 OCTOBER 1991

Documents considered relevant following a search in respect of claims 1-10

Category (see over)	Identity of document and relevant passages	Relevant to claim(s)
X	GB 1405567 (Boden Perkin-Elmer) - eg. see Figure 2 and page 1 line 58 - page 2 line 60	1,2,8 at least
X	EP 0371572 A2 (ICR Research) - eg. see Figures 12, 13, 14 and column 11 line 41 - column 12 line 10	1,2,8 at least
X	EP 0326349 A2 (Hycor Biomedical) - eg. see Claims 6, 13 and 15	1,2,8 at least
X	US 4705705 (Bross) - eg. see column 3 lines 29-59	1,2,8 at least
	-	

Category	Identity of document and relevant passages	Relevant to claim(s)	
	•		
	•		
	•		
	•		
·			

Categories of documents

- X: Document indicating lack of novelty or of inventive step.
- Y: Document indicating tack of inventive step if combined with one or more other documents of the same category.
- A: Document indicating technological background and/or state of the art.
- P: Document published on or after the declared priority date but before the filing date of the present application.
- E: Palent document published on or after, but with priority date earlier than, the filing date of the present application.
- &: Member of the same patent family, corresponding document.

Databases: The UK Patent Office database comprises classified collections of GB, EP, WO and US patent specifications as outlined periodically in the Official Journal (Patents). The on-line databases considered for search are also listed periodically in the Official Journal (Patents).